修士学位論文

新型半導体光検出器 MPPC のための 電流積分器 ASIC の性能評価

神戸大学大学院 自然科学研究科 博士課程前期課程 物理学専攻 高エネルギー物理学研究室

> 061S112N 佐野 恵理

指導教官 川越 清以

平成 20 年 2 月 20 日

概要

高エネルギー物理学とは、物質の究極の構成要素を探求し、その間に働く相互作用を 解明することを目的とする学問である。これまで高エネルギー物理学は加速器の進化と ともに発展してきた。より高いエネルギーの加速器衝突実験はより小さな領域の探索を 可能とし、我々の超極微の世界に対する理解を深めてきたのである。

現在計画中のILC(International Linear Collider)実験は電子陽電子線型加速器実験 であり、存在が予言されているが未発見であるヒッグス粒子の探索や精密測定、また標 準理論を越える物理の探索を目的としている。ILCでは宇宙の始まりであるビッグバン と同等の高エネルギー状態を実現することが可能であるため、その瞬間に発生する粒子 について精密測定や研究を行うことは、宇宙の起源解明にも繋がる。これらの目的のた めILCの検出器には従来よりも高性能なものが要求されており、現在実現に向けて開 発研究が進められている。

神戸大学では ILC の粒子検出器の中でもカロリメータと呼ばれる粒子のエネルギー を測定する検出器の研究を行っている。カロリメータに要求される性能にはジェット (発生粒子の束)の成分を分割するため granularity(細分割性)が高いこと、カロリメータ 全体がトラッキングチェンバーに使用する 2~3T(テスラ)のソレノイドコイルの内部に あるため磁場に対する安定性が高いことが挙げられる。そのためカロリメータに使用す るデバイスには、多チャンネルであるか安価であること、コンパクトであること、さら に磁場に対して耐性があることが要求される。これらの要求を満たし、カロリメータに 使用する光検出器として現在浜松ホトニクス社製半導体光検出器 MPPC(Multi Pixel Photon Counter)が候補に挙がっている。MPPC は複数のガイガーモード APD(アバラ ンシェフォトダイオード)のピクセルから成り、増幅領域が極短距離であることから磁 場の影響を受けることもなく、小型で優れたフォトンカウンティング能力を持つ。この MPPC の読み出しエレクトロニクスとして現在高エネルギー加速器研究機(KEK)測定 器開発室で開発が進められているのが QVC-ASIC である。 QVC-ASIC の特長には小型 で安価なこと、動作速度が速く消費電力が低いこと、また磁場の影響を受けにくいこと などが挙げられる。このため高いグラニュラリティーが必要とされる ILC のカロリメ ータにおいて QVC-ASIC は MPPC の読み出し回路としての利用価値が非常に高い。し かし QVC-ASIC は現在開発途上の段階にあり、様々な課題を抱えている。

本研究ではこれまでに試作された3種類のQVC-ASICについて性能評価を行い、そこから問題点や今後の課題を導き出すことにより、MPPCの読み出し用エレクトロニクスとして使用可能なQVC-ASICを開発することを目的としている。

目次

第1章 ILC 実験	5
1.1 加速器について	5
1.1.1 静止標的型と正面衝突型実験	5
1.1.2 円形加速器と線型加速器	6
1.1.3 ハドロンコライダーとレプトンコライダー	7
1.2 ILC 実験の物理	
1.2.1 ヒッグス粒子とは	
1.2.2 ヒッグス粒子の生成過程	9
1.2.3 ヒッグス粒子の崩壊過程	
 1.2.4 ヒッグス粒子の探索方法 	
1.2.5 超対称性理論	
1.3 測定器構想	
第2章 カロリメータ	
2.1 カロリメータの原理	
2.2 カロリメータの構造	
2.3 カロリメータの性能	21
2.3.1 エネルギー分解能	21
2.3.2 粒子エネルギー分解能	
2.3.3 ジェットエネルギー分解能	23
2.3.4 グラニュラリティー(細分割性)	23
2.4 カロリメータの動向	
2.4.1 タイル型とストリップ型	
2.4.2 Particle Flow Algorithm(PFA)	
2.4.3 デジタルハドロンカロリメータ(DHCAL)	
第3章 新型光検出器 MPPC	30

男3早	- 新空尤庾山岙 MPPU	
3.1 半	半導体光検出器	30
3.1.1	1 半導体	30
3.1.2	2 ダイオードとフォトダイオード	30
3.1.3	3 ブレークダウンとアバランシェ増幅	31
3.1.4	4 半導体光検出器	31

3.2 MI	PPC
3.2.1	MPPC の基本構造と原理
3.2.2	MPPC の一般性能
3.2.3	MPPC の読み出し回路
第4章 6	2VC-ASIC
4.1 AS	IC
4.2 電流	流積分器(QVC)
4.2.1	電流積分器の基本構造と原理36
4.2.2	電流積分器の検出器への応用38
4.3 QV	7C-ASIC
4.3.1	QVC-ASIC の基本構造
4.3.2	QVC-ASIC の基本動作
4.3.3	QVC-ASIC に要求される性能
第5章 G	VC-ASIC の性能評価
第5章 G 5.1 評(2 VC-ASIC の性能評価
第5章 G 5.1 評(5.2 測)	QVC-ASIC の性能評価
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実際	AVC-ASIC の性能評価
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実際 5.4 測)	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 室項目 43 険環境 44 定結果 51
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実際 5.4 測) 5.4.1	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 定項目 43 換環境 44 室結果 51 基本性能 51
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実 5.4 測) 5.4.1 5.4.2	QVC-ASICの性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 室項目 43 検環境 44 室結果 51 基本性能 51 QVC2005 55
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実 5.4 測) 5.4.1 5.4.2 5.4.3	QVC-ASICの性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 室項目 43 検環境 44 室結果 51 基本性能 51 QVC2005 55 QVC2006 57
第5章 (5.1 評(5.2 測) 5.3 実題 5.4 測) 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 室項目 43 検環境 44 主結果 51 基本性能 51 QVC2005 55 QVC2006 57 QVC2007 62
第5章 (5.1 評(5.2 測) 5.3 実 5.4 測) 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4 5.4.5	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 室項目 43 換環境 44 室結果 51 基本性能 51 QVC2005 55 QVC2006 57 QVC2007 62 MPPC との接合試験 70
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実 5.4 測) 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4 5.4.5	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC. 42 室項目 43 検環境 44 室結果 51 基本性能 51 QVC2005 55 QVC2006 57 QVC2007 62 MPPC との接合試験 70
 第5章 (6) 5.1 評(5.2 測) 5.3 実際 5.4 測) 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC 42 室項目 43 換環境 44 室結果 51 基本性能 51 QVC2005 55 QVC2006 57 QVC2007 62 MPPC との接合試験 70 Eとめと今後の課題 75
第5章 G 5.1 評(5.2 測) 5.3 実態 5.4 測) 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.3 5.4.4 5.4.5 第6章 a 6.1 測)	QVC-ASIC の性能評価 42 西対象とした QVC-ASIC. 42 室項目 43 検環境 44 室結果 51 基本性能 51 QVC2005 55 QVC2006 57 QVC2007 62 MPPC との接合試験 70 Eとめと今後の課題 75 室結果のまとめ 75

図目次

1.1	ILC 加速器の構想図	8
1.2	真空の対称性があるビッグバン直後と対称性の破れた現在の様子	9
1.3	ヒッグス粒子の生成過程	10
1.4	ヒッグス粒子の質量とそれにともなう崩壊分岐比(Branching Ratio)	. 11
1.5	ヒッグス粒子の崩壊過程	. 11
1.6	超対称性粒子の崩壊の様子	14
1.7	粒子の反応断面積とエネルギーの関係	15
1.8	ILC の測定器概念図	18
2.1	電磁シャワーの様子	20
2.2	カロリメータにおける荷電粒子の反応	20
2.3	電磁カロリメータのモデル図	25
2.4	ハドロンカロリメータのモデル図	25
2.5	MPPC を用いたカロリメータの構想図	25
2.6	モンテカルロシミュレーションによる $Z \rightarrow q q $ イベント	28
3.1	MPPC の全体像	.33
3.2	MPPC における1ピクセルの基本構造図	33
4.1	積分器における積分モード、ホールドモード、リセットモードの様子	37
4.2	QVC-ASIC のレイアウト	39
4.3	QVC-ASIC の入力信号に対する出力信号の様子	40
5.1	テストパルスを用いた性能評価における実験環境	45
5.2	テストパルスを用いた測定の回路図	45
5.3	MPPC との接合試験における実験環境	46
5.4	QVC2005、QVC2006、QVC2007のテスト基板	47
5.5	QVC2007 のテスト基板回路図	50
5.6	QVC-ASIC の基本動作の様子	51
5.7	QVC-ASIC の基本動作のタイムフローチャート	52
5.8	2 つの QVC セル間における出力信号の移り変わりの様子	53
5.9	入力信号のタイミング変化による2セル間での出力信号の移り変わり	54
5.10	QVC2005 におけるリニアリティ	55
5.11	QVC2005 におけるセル毎のオフセット電圧	57
5.12	QVC2006 における QVC セル毎のリニアリティ	59

5.13	QVC2006 における QVC セル毎のダイナミックレンジ	61
5.14	QVC2006におけるセル毎のオフセット電圧	62
5.15	QVC2007 におけるリニアリティ	64
5.16	QVC2007 における 4 つのチャンネルのゲイン	66
5.17	QVC2007 におけるチャンネル毎のダイナミックレンジ	69
5.18	MPPC との接合試験における回路図	70
5.19	MPPC のノイズ波形	71
5.20	オシロスコープの画面で観測された p.e.毎のピークの様子	72
5.21	データをヒストグラムに表すことで観測されたピーク	73

第1章 ILC 実験

ILC 実験はヒッグス粒子の精密測定や標準理論を越える物理の探索を目的にした次世代 の電子陽電子衝突型線型加速器実験である。現在国際協力のもと実現に向けて開発研究が 進められている。本章では ILC 実験に関するいくつかの事項について述べる。

1.1 加速器について

加速器実験には衝突の形態や加速方法、加速粒子の種類などにより様々なものが存在 する。高エネルギー物理学分野における現在の課題は、ヒッグスなどの新粒子の発見や 標準理論を越える物理の実現が可能な領域の重心系エネルギーを達成できていないこ とである。本節では電子陽電子衝突型線型加速器の建設が望まれる理由について述べる。

1.1.1 静止標的型と正面衝突型実験

衝突実験において、粒子の衝突のさせ方には静止標的型(fixed target)と正面衝突型 (collider)がある。以下にそれぞれの衝突実験により得られる重心系エネルギーを示す。

● 静止標的型(fixed target)

$$E_{CM} = \sqrt{(E_1 + m_2)^2 - \vec{p}_1^2}$$
$$= \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2m_2 E_1}$$
$$\sim \sqrt{2m_2 E_1} \propto \sqrt{E_1}$$
(1.1)
$$E_{CM} : 重心系エネルギー E_1 : 入射粒子のエネルギー$$

 m_1 :入射粒子の質量 m_2 :標的粒子の質量

 ● 正面衝突型(collider) 重心系エネルギーをE_{CM}とし、 質量m₁,m₂の粒子をそれぞれエネルギーE₁,E₂で衝突させたとすると、

$$E_{CM} = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2}$$
$$= \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2E_1E_2 + 2\vec{p}_1\vec{p}_2}$$
$$\sim \sqrt{4E_1E_2} \propto E_1$$
(1.2)

上記のように、重心系エネルギーは正面衝突型の場合には入射エネルギーに比例して 増加するが、静止標的型の場合には入射エネルギーの平方根にしか比例して増加しない。 従って、高エネルギー領域を目指す場合には静止標的型よりも正面衝突型の方が加速エ ネルギーを有効に利用することができる。近年の加速器実験において正面衝突型のコラ イダーが用いられているのはそのためであり、現在構想中の ILC も正面衝突型の形を とっている。

1.1.2 円形加速器と線型加速器

加速器には直線上を加速する線型加速器とマグネットを使用し円軌道上を加速する 円形加速器がある。線型加速器と円形加速器の違いは質量の軽い電子や陽電子を加速す る際には非常に重要になってくる。円形加速器ではシンクロトロン放射が起こり、次式

$$\Delta E = \frac{4\pi e^2}{3R} \beta^2 \gamma^4 \propto \frac{1}{m^4} \tag{1.3}$$

 $\Delta E: シンクロトロン放射によるエネルギー損失 R:加速器の半径$ $\beta = \frac{v}{c} \quad \gamma = \frac{E}{mc^2} \quad m: 粒子質量 \quad c: 光速 \quad v: 粒子の速度$

のようにシンクロトロン放射によるエネルギー損失が生じるため、質量の軽い電子や陽 子の場合は損失が大きく加速に使用できるエネルギーが減少してしまう。従って、電子 や陽電子についてはシンクロトロン放射を起こさない線型加速器の方が効率よく加速 することができ、高い衝突エネルギーを得ることができる。現在構想中の ILC が線型 加速器の形をとっているのはそのためであり、今後の電子陽電子加速器も高エネルギー を目指すため線型加速器が主流になると考えられる。

但し線型加速器にもいくつか短所がある。それは、円形加速器のように衝突できなかった粒子を再利用することができないことや、次に述べるルミノシティ¹を上げることが困難なことである。ルミノシティとは反応断面積をかけることで反応数を表すパラメ

¹ (反応の起こる頻度)= $L\sigma[s^{-1}]$ $L: \nu > J > \neg + [cm^{-2}s^{-1}]$ $\sigma: 反応断面積[cm^{2}]$

ーターであり、次式で表される。

$$L = \frac{N_{e^+} N_{e^-} f}{4\pi \sigma_x \sigma_y} R_L \tag{1.4}$$

 N_{+} :バンチ²に含まれる陽電子の数 N_{-} :バンチに含まれる電子の数

f:バンチの衝突頻度 R_L :幾何学的な要因による補正項 σ_x :衝突点での水平方向ビームサイズ σ_y :衝突点での水平方向ビームサイズ

実験の測定精度を良くするためにはこのルミノシティを高め、統計データ量を上げる必要がある。現在稼動中の円形加速器は、蓄積リングにおけるビーム電流を大きくしたり 衝突点におけるビームサイズを小さくしたりすることでルミノシティを高めることが できる設計になっている。日本の高エネルギー加速器研究機構の KEKB やアメリカの SLAC の PEP2 がその例である。ILC においてもルミノシティは重要なパラメータであ り従来の mm オーダーから nm オーダーへ高める必要があるが、それは技術的に非常 に難しい課題の一つである。

1.1.3 ハドロンコライダーとレプトンコライダー

衝突型実験には加速粒子がハドロンであるハドロンコライダーと加速粒子がレプト ンであるレプトンコライダーがある。ハドロンコライダーでは陽子(反)陽子衝突実験が、 レプトンコライダーでは電子陽電子衝突実験が一般的である。陽子(反)陽子衝突実験の 利点は円形加速においても非常に高い重心系エネルギーを達成できることである。しか し陽子は(u,u,d)+グルオンという内部構造を持つため、実際に反応を起こす粒子の持つ エネルギーは全体の一部に過ぎない。また反応を起こす粒子の種類には陽子を構成して いるクォーク(valence quark)、グルオンから対生成されるクォーク(sea quark)、グル オン自身など多数あるため、バックグラウンドが非常に多く目的とする反応を探し出す ことは困難である。これに対し電子陽電子衝突実験は内部構造を持たない素粒子同士の 衝突であるため、バックグラウンドが少なく非常に綺麗に反応を観測することができる。 従ってILCのように精密測定を目的とする実験には電子陽電子衝突実験が適している。

²~10¹⁰個の粒子を一塊としている



図 1.1:ILC 加速器の構想図

1.2 ILC 実験の物理

標準模型は電磁気力・弱い力・強い力を統一的に記述する理論であり、電磁気力と弱い 力を記述するワインバーグ・サラム理論と強い力を記述する量子色力学(QCD)を合わせ たものである。様々な実験における精密な検証により標準模型そのものの正しさは揺る がないものとなっている。しかし標準模型に登場する粒子の中で唯一ヒッグス粒子はそ の存在が確認されていない。また標準模型の枠内では説明しきれない事実も多く、明ら かに標準模型は最終的な理論ではないためそれを越える理論が探究されている。

次世代線型加速器計画では TeV 領域のエネルギーに到達することによりヒッグス粒子の性質の精密測定や標準模型を越える超対称性(SUSY)粒子の発見など、これまでにない新しい物理現象を探索することを目的としている。

1.2.1 ヒッグス粒子とは

標準模型はその原理として素粒子の相互作用を記述するゲージ場理論を用いている。 ゲージ場理論が成立するためには全ての素粒子の質量は厳密にゼロでなくてはならな いが、現実の世界においてほとんどの素粒子はそれぞれ質量を持っている(光子やグル オンにはない)。この矛盾を説明するために理論的に予言されたのがヒッグス場の存在 である。現在の宇宙はヒッグス場に満たされており、ヒッグス場から抵抗を受けること で粒子に質量が生じると考えるのである。宇宙の起源であるビッグバン直後には全ての 素粒子が何の抵抗も受けることなく真空中を光速で運動していた。しかしビッグバンか ら10⁻¹³ 秒後に自発的対称性の破れが生じて真空に相転移が起こり、真空がヒッグス場 で満たされるようになった結果、相互作用を受けた素粒子は質量を持つようになり光速 では運動できなくなったと考えられている。光子やグルオンはヒッグス場と反応しない ため光速で運動し、質量はゼロである。



図 1.2: 真空の対称性があるビッグバン直後と対称性の破れた現在の様子

このヒッグス場を量子化して得られるのがヒッグス粒子である。ヒッグス粒子は発見されれば宇宙における粒子質量の発生も説明できるため、素粒子理論の観点だけでなく宇宙論の観点からも重要な役割を持つ。現在ヒッグス粒子の質量の上限、下限は LEP 実験や Tevatron 実験により、

$$114.4 \text{GeV} < m_{\mu} < 144 \text{GeV} (95\% \text{C.L.})$$
 (1.5)

となっている。

1.2.2 ヒッグス粒子の生成過程

ヒッグス粒子を観測するためにはその生成過程を知り、バックグラウンドとの区別を つけることが重要である。電子陽電子衝突におけるヒッグス粒子生成反応の主なパター ンは、

(a)
$$e^+e^- \rightarrow Z^0 H^0$$

(b) $e^+e^- \rightarrow v \overline{v} H^0$
(c) $e^+e^- \rightarrow e^+e^- H^0$

等がある。ここでH⁰は中性ヒッグス粒子を表す。(a)の反応は低エネルギーで断面積が 大きくなることから軽いヒッグス粒子を探す際に重要になる。一方(b)や(c)の反応はベ クトルボソンフュージョン過程と呼ばれ、1TeV を超えるようなエネルギーで衝突させ て際に断面積が大きくなるので、重いヒッグス粒子を探す際に重要になる。図 1.3 にそ れぞれの反応のファインマンダイアグラムを示す。



図 1.3:ヒッグス粒子の生成過程:*は仮想粒子を表す。 仮想粒子は実際の粒子と変わらない性質を持つが、観測されない粒子のことである。

1.2.3 ヒッグス粒子の崩壊過程

ヒッグス粒子はそれ自身不安定であり生成後はすぐに崩壊を繰り返すため実際検出 器上でそのまま観測することができず、我々は崩壊後の安定になった粒子群を検出し、 そのエネルギーからヒッグス粒子の質量を組み直さなければならない。従って、ヒッグ ス粒子の崩壊反応についても理解しておく必要がある。ヒッグス粒子のフェルミオン及 びウィークボソンとの結合はその質量に比例し、崩壊の部分巾(崩壊確率)は、

$$\Gamma(H^0 \to f\bar{f}) \propto (\frac{gm_f}{2m_w})^2 \tag{1.6}$$

$$\Gamma(H^0 \to V\overline{V}) \propto (gm_V)^2 \tag{1.7}$$

g:結合定数 V:Vector Boson(W^{\pm}, Z^{0}) f:fermion

となる。よってヒッグス粒子は運動力学的に許される範囲内で最も重い粒子への崩壊巾が大きい。しかし 140GeV 以上ではウィークボソン対への崩壊巾は b クォーク対への崩壊巾より大きいので、仮想的な W 粒子を含めて、 $H^0 \rightarrow W^+W^-$ への崩壊巾が最も大きくなる。図 1.4 にヒッグス粒子の崩壊分岐比を、図 1.5 にヒッグス粒子の主な崩壊のファインマンダイアグラムを示す。



図 1.4: ヒッグス粒子の質量とそれにともなう崩壊分岐比(Branching Ratio)



図 1.5:ヒッグス粒子の崩壊過程:*は仮想粒子を表す

1.2.4 ヒッグス粒子の探索方法

次に、次世代電子陽電子線型加速器計画でのヒッグス粒子の探索の方法について述べる。ヒッグス粒子を観測するためには運動学変数の分布特性などを利用し、大量のバックグラウンドの中からヒッグス粒子の崩壊事象を選別する必要がある。まずヒッグス粒子の質量が $2m_w$ より小さい場合であるが、このときの生成過程は上で述べたように $e^+e^- \rightarrow Z^0 H^0$ であり、ヒッグス粒子は図 1.4 より主に b クォークと反 b クォークに崩壊するので、その主な終状態は Z^0 粒子の崩壊モードによって

> 1. $Z^{0} \rightarrow v \overline{v} \quad H^{0} \rightarrow b \overline{b}$ 2. $Z^{0} \rightarrow l^{+} l^{-} \quad H^{0} \rightarrow b \overline{b}$ 3. $Z^{0} \rightarrow q \overline{q} \quad H^{0} \rightarrow b \overline{b}$

のように 3 つに分けられる。3 つの反応について 1 の場合は四元運動量欠損(ニュート リノは検出されないので単に 2 つの bb の不変質量を組む)、2 の場合は 2 つのレプトン の recoil mass(レプトンのエネルギーと運動量からヒッグス粒子のエネルギーと運動量 が求まる)、3 の場合は bb に起因する 2 つのジェットの不変質量の分布にピークとなっ てヒッグス粒子は現れる。この時の主なバックグラウンドは

> 1. $e^+e^- \rightarrow Z^0 Z^0$ 2. $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ 3. $e^+e^- \rightarrow evW$

であるが、1、2は反応後の角度分布において前方にピークを持ち、2、3はヒッグス崩 壊時に高い確率で発生するbクォークが含まれていない。従って、中心部に発生した事 象を選び、そのイベントに2つのbクォークのジェットを要求することで効率よくヒッ グス粒子の事象を選ぶことができる。次にヒッグス粒子の質量が2m_wよりも重い場合 であるが、この時はヒッグス粒子は2つのW粒子に崩壊するのでその終状態の6つ、4 つあるいは2つのジェットや残りのトラックからZ⁰粒子に一致する組み合わせを見つ け、先程と同様にしてヒッグス粒子を見つけることができる。

このようにしてヒッグス粒子を発見することができた際には、崩壊分岐比やスピン、 パリティなど、その性質について詳細に調べることが次の課題となる。特に、見つかっ たヒッグス粒子が最小超対称性標準模型(MSSM)³で予言される粒子であるかを調べる ことは超対称性理論を実証する上で重要である。ここで MSSM とは標準模型に超対称 性の新粒子を最小限に導入することで標準模型を超対称性理論に最小拡張したモデル である。超対称性理論については下で述べる。

1.2.5 超対称性理論

超対称性理論は、標準模型の全ての粒子に対し Fermion には Boson が、Boson には Fermion が超対称パートナーとして存在することを予言する。超対称性理論を導入す ることの利点は、ヒッグス粒子の質量に対する Fermion と Boson の量子効果が逆符号 であるため互いに打ち消し合い、量子補正の発散を抑えることができるということであ る。このことにより電弱相互作用のエネルギースケールと究極理論のエネルギースケー ルとの間のゲージ階層性問題を解決することができる。また超対称性理論ではあるエネ ルギースケールで電磁気相互作用・弱い相互作用・強い相互作用が一致するようになり、 これは大統一理論(Grand Unified Theory)⁴とも整合する。さらに、最も軽い超対称性 粒子 LSP(Lightest Supersymmetric Particle)⁵は多くの模型において安定で、宇宙の暗 黒物質ダークマターの有力候補とされている。このように超対称性理論ではこれまでの 標準模型で理解できなかったことが説明できるようになる。超対称性理論はまさに物理 における究極理論のひとつであると言える。

ここで、超対称性粒子の反応について簡単に述べておく。対称性粒子は最も軽い超対称性粒子 LSP と通常の粒子とに崩壊する。LSP は多くの模型において安定で、物質と ほとんど相互作用を起こさないため検出されない。そこで超対称性粒子の崩壊反応は終 状態に運動量欠損のある折れ曲がった事象となる。

また標準模型を超対称性理論に最小拡張した MSSM においてはヒッグス二重項と呼ばれるものを仮定しており、次のように H_1 、 H_2 で表す。

$$H_1 = \begin{pmatrix} \Phi_1^0 \\ \Phi_1^- \end{pmatrix} \qquad H_2 = \begin{pmatrix} \Phi_2^+ \\ \Phi_2^0 \end{pmatrix}$$
(1.8)

5 通常最も軽いニュートラリーノが LSP だと考えられている。

³ 最も単純な超対称性理論。この理論においてヒッグス粒子は5種類(H[±],H⁰,A,h)あると されている

⁴ 非常に高いエネルギースケールでは電磁相互作用・弱い相互作用・強い相互作用の間に区 別がないとしているものである

この $\Phi_1 \Phi_2$ の組み合わせにより5種類のヒッグス粒子が定義される。これを表 1.1 に示す。



図 1.6:超対称性粒子の崩壊の様子

Φ_1^- , Φ_2^-	荷電ヒッグス H [±]
Φ^0_1 , Φ^0_2 の虚部 (CP-奇対称)	擬スカラーヒッグス A ⁰
Φ^0_1 , Φ^0_2 の実部 (CP-偶対称)	$\eta_1 \ \eta_2$

表 1.1:ヒッグス二重項とヒッグス粒子

表の η_1, η_2 においてはこの 2 つの混合によって 2 種類の中性ヒッグス H^0, h が定義される。このうちhが標準模型で予言されているものと似た性質を持つ軽いヒッグス粒子となり、 H^0 が 500GeV 程度の重いヒッグス粒子となる。このことから発見されたヒッグス粒子が MSSM におけるものかを考えることは超対称性を実証する上で重要になる。 最後に重心系エネルギーの関数として電子陽電子衝突における様々な生成過程を図 1.7 に示す。



図 1.7:粒子の反応断面積とエネルギーの関係

1.3 測定器構想

電子陽電子衝突型である ILC 実験はバックグラウンドが非常に少なくクリーンな反応を観測できるため精密測定を目的としている。そのため ILC の測定器には高分解能、高感度など、性能の高いものが望まれる。特にヒッグス粒子発見のためには Z 粒子や W 粒子から発生したジェットの再構成および b ジェットの識別は精度良く行えなければならない。そのためにはジェットエネルギー分解能は

$$\sigma_{Ejet} \approx \frac{30\%}{\sqrt{E_{jet}}} \tag{1.9}$$

程度が必要であり、これが ILC 測定器開発の目標となっている。また超対称性粒子発 見のためには超対称性粒子の崩壊等に特徴的な横運動量欠損のある事象を精度良く測 定する必要があり、測定器は十分広い立体角を隙間なく覆うものでなければならない。 ILC においては SiD、LDC、GLD、4th と呼ばれる 4 つの測定器コンセプトが提案さ れており、我々日本グループは GLD の設計を行っている(現在 LDC と GLD が統合さ れ、ILD になりつつある)。

ILC の測定器は衝突点のある内側から順に以下のように構成される。

- バーテックス検出器
 - 電子陽電子衝突点の極めて近傍に設置され、粒子の飛跡を高精度で測定すること により粒子の崩壊点を検出する。クオークの共鳴状態として生成された B 中間子 や D 中間子の崩壊点を見つけ、ジェットが b クォークや c クォークから発生し たことを識別する。特に b クォークの同定はヒッグス粒子探索において非常に重 要である。バーテックス検出器に入射する粒子束は非常に高密度であるため高い 位置分解能が必要とされる。そこでバーテックス検出器には CCD(電荷結合素子) のような二次元分解能の高いモジュールが想定されている。
- 中央飛跡検出器(トラッカー)
 荷電粒子の飛跡を検出する。その曲率と磁場の大きさから粒子の運動量を測定することができる。現在 Time Projection Chamber(TPC)の使用が検討されている。
 ガス中を荷電粒子が通過すると電子とイオンの対が生成され、印加した高電圧によってドリフトする。TPC はそのドリフト時間から粒子の通過位置を測定するものである。

カロリメータ

入射粒子のエネルギーを測定する。飛跡検出器で測定した運動量とカロリメータ で測定したエネルギーから入射粒子の質量を求めることができる。カロリメータ では単に入射粒子ジェット全体のエネルギーを測定するだけでなく、個々の粒子 のエネルギーに分解することで粒子ジェットの構成要素を同定できるものを考 えている。詳しいことは次章で述べる。

● ミューオン検出器

μ粒子の同定を行う。μ粒子は質量が電子よりも重いので電磁シャワーをおこし にくく強い相互作用を起こさないため、非常に透過能力が高くカロリメータも突 き抜けて外側まで達してしまう。そこでミューオン検出器は測定器の最も外側を 覆う形で設置される。μ粒子の運動量は内部の飛跡検出器で測定できるため、そ の飛跡情報とミューオン検出器のシグナルを繋げることでμ粒子の識別を行う ことができる。μ粒子は新粒子を探索する上で最も他の粒子と区別がつきやすく 重要な信号であるため、ミューオン検出器は立体角を広く覆うとともに隙間のな いように配置される。



図 1.8:ILC の測定器概念図(上)現段階での検出器のデザイン(下)左が検出器の 断面図(ビーム軸上から見たもの)、右が検出器を真横から見たもの

第2章 カロリメータ

前章でも述べたように、カロリメータとは入射粒子のエネルギーを測定するものである。現在神戸大学 ILC 実験グループでは次世代線型加速器におけるカロリメータの研 究開発を行なっている。本章ではカロリメータについて詳しく述べる。

2.1 カロリメータの原理

カロリメータは入射粒子のエネルギーを測定器内で消失させることによりそのエネ ルギーを測定するものである。入射粒子のエネルギーを光に変換して光量を光検出器で 測定する方法(シンチレーター、鉛ガラスなど)や、直接電気信号に変換して読み出す方 法(液体アルゴンやシリコンタングステンなど)がある。現在 GLD ではシンチレーター を用いたものを組み込む予定である。入射粒子が電子や光子である場合、これらの粒子 は物質との相互作用により制動放射や電子陽電子対生成を繰り返し、電磁シャワーと呼 ばれるカスケードシャワーを発生させる(図 2.1)。これに対し入射粒子がハドロンの場 合、その粒子は物質中での弾性もしくは非弾性散乱により二次粒子を発生させ、これが イオン化または次なる弾性・非弾性散乱を発生させることでハドロンシャワーと呼ばれ るカスケードシャワーを発生させる。電磁シャワーやハドロンシャワーはその全エネル ギーを失ったところで終息し、最終的にカロリメータはこれらのシャワーのエネルギー を検出することで入射粒子のエネルギーを測定する。電子や光子のエネルギーを測定す るカロリメータを電磁カロリメータ、ハドロンのエネルギーを測定するカロリメータを ハドロンカロリメータと呼ぶ。

2.2 カロリメータの構造

上に述べたようにカロリメータには電磁カロリメータとハドロンカロリメータがある。 ハドロンは電子や光子に比べ反応長が長く多くの物質量が必要とされるため、ハドロン カロリメータは電磁カロリメータの外側に置かれる。カロリメータの構造としては、入 射粒子の反応を促進する吸収体と粒子のエネルギーを光に変換する検出体が層になっ たサンプリング型カロリメータと、吸収体と検出体の両方の性質を持つ物質(CsI等の 無機シンチレーターや鉛ガラス等のチェレンコフ放射体)を使用した全吸収型カロリメ ータがある。吸収体には鉄・鉛・タングステン・ウラニウム等が、検出体にはプラスチ ックシンチレーター・半導体・ガス・有機液体等が、目的に合わせて選択される。電磁 カロリメータにおいては電子や光子は吸収体にて制動放射や電子陽電子対生成を起こ し、発生した二次粒子(電子や光子)が検出体の電子を励起する。この電子がもとの基底 状態に戻る際に発した光を光検出器で読み取ることで光量を測定する。図 2.2 にカロリ メータにおける荷電粒子の反応の模式図を示す。



図 2.1:電磁シャワーの様子:制動放射と対生成の繰り返しである



図 2.2:カロリメータにおける荷電粒子の反応:ハドロンシャワーは離散的に 発生するのでシャワーの起源を特定することが難しい

2.3 カロリメータの性能

前章でも述べたように、ILCの測定器開発においては(1.9)式より

$$\sigma_{\scriptscriptstyle Ejet} pprox rac{30\%}{\sqrt{E_{\scriptscriptstyle jet}}}$$

のジェットエネルギー分解能を目標としている。ではそれによりカロリメータに要求される性能にはどのようなものがあるのであろうか。本節では以下に挙げるカロリメータの性能および概念について述べる。

- エネルギー分解能
- 1 粒子エネルギー分解能
- ジェットエネルギー分解能
- 補償の概念
- グラニュラリティー(細分割性)

2.3.1 エネルギー分解能

カロリメータに入射した粒子のエネルギーをどの程度正確に検出できるかを示すパラ メーターをエネルギー分解能と呼ぶ。エネルギー分解能は以下の式で表される。

$$\frac{\sigma_E}{E} = a \oplus \frac{b}{E} \oplus \frac{c}{\sqrt{E}}$$
(2.1)

$$E:入射エネルギー \sigma_E:分解能 $a:$ 定数項 $b:$ ノイズ項 $c:$ 統計項
ここで $A \oplus B = \sqrt{A^2 + B^2}$ を表す$$

定数項は読み出しチャンネル毎のゲインの不均一性やカロリメータのエネルギーの漏 れに起因するものである。これらは入射エネルギーに比例するためこの項は定数項とな っている。またノイズ項は電気回路(読み出し回路等)などのノイズに起因する項である ため入射エネルギーによらず一定である。従って上の式では1/Eに比例する。統計項については次の3つの寄与に分類できる。

- σ_{int} :シャワーそのものの(intrinsic)揺らぎ
- *σ_{photo}*:検出される光子数の揺らぎ
- $\sigma_{sampling}$:サンプリングによる揺らぎ(サンプリング型カロリメータにのみ存在)

ここで σ_{int} はカロリメータに入射したシャワー自身の揺らぎである。 σ_{photo} は検出体(シ ンチレーターや鉛ガラス等)からの光量を光検出器が検出する光電子数の揺らぎであり、 次式で表される。

$$\frac{\sigma_{photo}}{E} = \frac{1}{\sqrt{N_{p.e.}}} \qquad N_{p.e.} : 光電子数$$
(2.2)

また*σ_{sampling}*はサンプリング型カロリメータにおける有感層(検出体の層)に落ちるエネ ルギーの揺らぎであり、サンプリング型カロリメータのエネルギー分解能に寄与する。

2.3.2 粒子エネルギー分解能

1粒子エネルギー分解能はカロリメータに1粒子が入射した際のエネルギー測定精度 である。サンプリングカロリメータでは統計項のサンプリング揺らぎがこれに大きく寄 与する。サンプリング揺らぎは検出体と吸収体の構成に依存するため、分解能を上げる にはシュミレーションやビームテストでの調査が必要である。また光子数揺らぎは光学 系の設計の良し悪しによって決まるため、現在最新の設計開発が行われている。ILC 実 験においてはこれまで電磁カロリメータとハドロンカロリメータに次のようなエネル ギー分解能が要求されていた。

• $\[add mathrmatrix add mathrmatrix box]{Θ_E} = \frac{\sigma_E}{E} = \frac{15\%}{\sqrt{E}} \oplus 1\%$ (2.3)

•
$$\wedge \models \Box \lor \neg \neg \Box \lor \lor \neg \varphi : \qquad \frac{\sigma_E}{E} = \frac{40\%}{\sqrt{E}} \oplus 2\%$$
 (2.4)

これは PFA の適用を前提としていない場合に要求される値であり、PFA の適用を前提

とするとハドロンカロリメータの 40%という値は実現する必要がなく、1 粒子のエネ ルギー分解能よりもむしろ次に述べるジェットエネルギー分解能が良いことが重要に なる。PFA については後で述べる。

2.3.3 ジェットエネルギー分解能

ILC の測定器において特に重要なことはクォークの 4 元運動量を正確に測定するこ とである。ヒッグス粒子発生のイベントにおいてはトップクォーク対生成など多くの終 状態にいくつものクォークジェットが含まれるため、ジェットエネルギー分解能の違い は全体としての測定器の性能に大きく影響する。上に述べたように、4 ジェット終状態 で W 粒子と Z 粒子を識別するためには測定器全体に対し

$$\sigma_{_{Ejet}} \approx \frac{30\%}{\sqrt{E_{_{jet}}}}$$

のジェットエネルギー分解能が要求されている。

2.3.4 グラニュラリティー(細分割性)

ILC 実験においては非常に多くのハドロン・レプトンからなるジェットを精度良く捉 えることが重要である。カロリメータではジェットを1つ1つの粒子に分解できるよう 読み出し単位を非常に細かいものにする。このことよりトラックとクラスタ(カロリメ ータのヒット郡)の対応付けやバックグラウンドの除去も容易になる。GLD カロリメー タでは総チャンネル数が1千万チャンネルを超える予定である。カロリメータの読み出 し単位の細度をグラニュラリティーと呼び、細かいほどグラニュラリティーが良いとい う。ここでグラニュラリティーの良いカロリメータを実現するには以下のことが問題に なる。

- 読み出しのチャンネル数が膨大になるためコストが非常にかかる
- 均一な応答を保持するのが難しい(均一性(uniformity)の問題)
- ファイバー読み出しの場合、不感部分(デッドスペース)が大きくなる
- 読み出し単位を小さくするため得られる光量も小さくなり、ノイズとの区別がつ かなくなる(S/N 比の問題)

 カロリメータ全体が飛跡検出器に使用する 2~3T(テスラ)のソレノイドコイルの 内部にあるため、磁場に対する安定性が高い検出器が必要であること

従ってこれまで高エネルギー実験において広く使用されてきた光電子増倍管は、磁場の 影響を受けやすいためカロリメータからの信号読み出しには適しておらず、新たに安価 でかつ光電子分解能・量子効率が高く、磁場に耐性のある光検出器が必要となる。これ までに様々な光検出器について研究がなされてきたが、現在これらの要求を満たす光検 出器として MPPC(Multi Pixel Photon Counter)を採用する予定である。MPPC につい ては次章で述べる。

2.4 カロリメータの動向

日本の GLD-CAL はこれまで様々なタイプのカロリメータについて研究を重ねてきた。ここでは近年のカロリメータの動向について述べる。

2.4.1 タイル型とストリップ型

カロリメータにおいてはタイル型カロリメータとストリップ型カロリメータの 2 つ のサンプリングカロリメータが研究されており、それぞれがサイズや形状を最適化すべ く検討されている。現在電磁カロリメータとハドロンカロリメータの構造はそれぞれ以 下のようになっている。

 電磁カロリメータ ストリップ型のプラスチックシンチレーターとタングステン吸収層からなる積 層構造を持つ。1cm×4.5cm×2mmのストリップ型シンチレーターを並べた層を X-Y方向に交差させて設置することにより細分割を可能にし、1cm角のピクセル 検出器を再現することができる。

ハドロンカロリメータ ストリップ型、タイル型のプラスチックシンチレーターと吸収層からなる積層構 造を持つ。電磁カロリメータと同様にストリップ型シンチレーターを交差させ、 その上にタイル型シンチレーターを設置する。ストリップ型シンチレーターの大 きさは 1cm×20cm×5mm、タイル型シンチレーターの大きさは 4cm×4cm×

5mm である。

図 2.3、図 2.4 に電磁カロリメータおよびハドロンカロリメータのモデル図を載せる。 これらストリップ型カロリメータとタイル型カロリメータには MPPC+Fiber Red Out のタイプも構想されている。これは小型の MPPC を Fiber に直付けすることでファイ バーの取り回しによるデッドスペースの問題を解消するものである。図 2.5 に MPPC を用いたカロリメータの構想図を載せる。



図 2.3:電磁カロリメータのモデル図





図 2.4:ハドロンカロリメータのモデル図

図 2.5: MPPC を用いたカロリメータの構想図

2.4.2 Particle Flow Algorithm(PFA)

これまで何度か述べたように ILC におけるジェットエネルギー分解能は(1.9) 式より

$$\sigma_{Ejet} \approx \frac{30\%}{\sqrt{E_{jet}}}$$

が目標とされている。しかし単にカロリメータで測定されたエネルギーを較正しただけ では分解能は 60%程度にしかならない。そこでこの目標を達成する上で有望と考えら れているのが Particle Flow Algorithm(PFA)である。これは飛跡検出器でトラッキング できる荷電粒子についてはエネルギーを飛跡検出器で測定し、トラッキングできない中 性粒子のエネルギーについてはカロリメータで測定を行うというものである。荷電粒子 のエネルギーを飛跡検出器で測定できる理由は以下のとおりである。ジェット中の荷電 粒子のエネルギーは相対論より

$$E = \sqrt{m^2 + p^2} \quad (a \pm 2.5)$$

E:粒子のエネルギー m:粒子の質量 p:粒子の運動量

である。実際の実験においては質量に比べ運動量が非常に大きい(*m* << *p*)ことから *E* ≅ *p* と考えられるため、粒子の運動量はエネルギーに等しいといえる。ここで飛跡検 出器の運動量分解能はカロリメータのエネルギー分解能に比べてずっと良いこと、さら に ILC で予想されるジェットのエネルギー内訳が荷電粒子 65%、光子 26%、中性ハド ロン 9%であることから、荷電粒子については飛跡検出器によるエネルギー測定が有効 であることがわかる。

ジェット中の粒子	エネルギー成分比	エネルギ測定に用いる検出器	GeV 単位での Resolution
荷電成分	65%	Tracker	Negligible
光子	25%	ECAL	$0.05^2 E_{jet}$
中性ハドロン	10%	ECAL+HCAL	$0.16^2 E_{jet}$
これらの合成については 30%の Resolution が要求される			

表 2.1:ジェット中の粒子成分:これらは平均の値である

またカロリメータのジェットエネルギー分解能 σ_{iet} は

$$\sigma_{jet}^{2} = \sigma_{charge}^{2} + \sigma_{\gamma}^{2} + \sigma_{hadron}^{2} + \sigma_{confusion}^{2} \cdots$$
(2.6)

で表される。ここで σ_{charge} は荷電粒子のエネルギー分解能、 σ_{y} は光子のエネルギー分解能、 σ_{hadron} はハドロンのエネルギー分解能である。 $\sigma_{confusion}$ は荷電粒子と中性粒子がカロリメータにエネルギーを落とすことによる揺らぎであるため、正確にシャワーを分別し、カロリメータから荷電粒子由来の成分を除くことで小さくすることができる。また粒子を分離するためにカロリメータとバーテックス検出器の距離を十分にとることでも $\sigma_{confusion}$ は小さくできる。上式からも、PFAを用いて荷電粒子のエネルギー分解能を良くすることでカロリメータのエネルギー分解能を格段に向上できることが予想される。PFAの基本的な手順は以下のとおりである。

- 1. 飛跡検出器による荷電粒子の飛跡の再構成
- 2. MIP⁶シグナルおよびインタラクションレイヤー(IL⁷)の同定
- 3. ミューオンの再構成
- 4. 光子の再構成
- 5. 電子の再構成
- 6. 荷電ハドロンの再構成
- 7. 中性ハドロンの再構成
- 8. Satellites hits の除去

Satellites hits とはハドロン粒子のシャワー内の粒子の反跳などによりもともとの粒子 の飛跡方向から大きく外れた部分に作られるヒットのことである。PFA においてはど のようにクラスターを生成するか、光子をどのように再構成するか、飛跡とクラスター をどう対応付けるかが考えるべきところである。カロリメータのみの情報を用いた場合 と PFA を用いた場合における $Z \rightarrow q\bar{q}$ イベントに関するトータルエネルギーの分布を 図 2.6 に示す。

⁶ v/c > 0.95 (v:粒子の速度 c:光速)で入射した荷電粒子は一定のエネルギーを物質に落とす。このような粒子を最小電離損失粒子(MIP:Minimum Ionizing Particle)と呼ぶ

⁷ カロリメータ内での荷電ハドロンシャワーの始点



図 2.6:モンテカルロシミュレーションによる $Z \rightarrow q\bar{q}$ イベント($\sqrt{s} = 91.2 \,\text{GeV}$)に関する トータルエネルギーの分布:(上)カロリメータのみの情報を用いた場合(下)PFA を用いた 場合

2.4.3 デジタルハドロンカロリメータ(DHCAL)

これまで述べてきたように、カロリメータにはジェットを精度良く測定することが求 められており、高いグラニュラリティが必要とされている。しかしこれを実現するには 大変コストがかかるほかデータ量も非常に膨大なものになる。そこで GEM(Gas Electron Multiplier)もしくは RPC(Resistive Plate Chamber)を使用することにより 1cm 角程度の高精細化を実現し、エネルギー情報は粒子通過のある・なしのみを判断す る、すなわち1ビットで読み出すという方法が考えられている。このようなカロリメー タはデジタルカロリーメータと呼ばれる。デジタルカロリメータはハドロンカロリメー タのみに使用が考えられており、電磁カロリメータには適さないとされている。それは 電磁シャワーにおいては1 読み出し単位に落とすエネルギーのふらつきが大きいため である。デジタルカロリメータにおいてガス検出器を使用することの利点は、Landau Tail による分布の広がりがないことやコストが低いことである。しかしエネルギー分解 能については中性粒子の分が回収できなくなるという短所もある。DHCAL がアナログ ハドロンカロリメータ(AnalogHCAL)に比べ優れているかどうかは今のところまだわ かっておらず、現在も研究が進められている。

第3章 新型光検出器 MPPC

MPPC(Multi Pixel Photon Counter)は浜松ホトニクス株式会社が現在研究開発中の 新型半導体光検出器であり、ILCのカロリメータにおける信号読み出し用光検出器とし て採用される予定である。本章では MPPC の基本構造や原理および諸特性について述 べる。

3.1 半導体光検出器

MPPC の理解には半導体光検出器の知識が欠かせない。本節ではまず半導体デバイスの構造や原理、性質について述べる。

3.1.1 半導体

固体の電子デバイスのほとんどは半導体の単結晶で作られる。半導体とは電気を通す 「導体」と電気を全く通さない「絶縁体」の中間の性質を持つ物質であり、Si(シリコン)などが主に用いられる。一般の電子デバイスでは純Siをそのまま使用するということは少なく、不純物を混入させる(ドーピングという)ことで半導体内の電子と正孔の濃度を大幅に変化させて用いることが多い。純Siに3価の原子をドープするとSiの共有結合を取り込んで正孔が作り出される。このような半導体を p型半導体といい、3 価の原子はその働きからアクセプタと呼ばれる。これに対し、純Siに5 価の原子をドープすると共有結合に使用されない電子が自由電子として半導体内を運動する。このような半導体を n型半導体といい、5 価の原子はその働きからドナーと呼ばれる。それぞれ不純物の量が多い場合には p^+ 、 n^+ 型、少ない場合には p^- 、 n^- 型と呼ぶ。また電子や正孔は半導体中の電荷の担い手であることからキャリアと呼ばれる。

3.1.2 ダイオードとフォトダイオード

p型半導体とn型半導体は単独で用いられることは少なく、これらを組み合わせて用いられることがほとんどである。p型半導体とn型半導体を接合させた最も基本的な素子がダイオードである。p型半導体とn型半導体をつなぎ合わせるとそれぞれのキャリ

アが互いに相手の領域に移動し、接合部付近ではキャリアが打ち消し合うことで電子も 正孔も存在しない空乏層(Depletion layer)が生まれる。この領域では陰イオンがアクセ プタ、陽イオンがドナーとなることで電界が形成されてポテンシャルに傾斜が起こり、 この傾斜とキャリアの拡散がつり合ったところで空乏層は広がりを止める。ダイオード はこの電位勾配を打ち消す方向に電圧をかけると(順方向電圧)電流が流れ、電位勾配が さらに大きくなる方向に電圧をかけると(逆方向電圧)電流はほとんど流れないという 性質を持つ。このことからダイオードは整流作用を持つ素子として知られている。ここ でダイオードの空乏層に光が入射すると電子が励起され、共有結合のエネルギーを振り 切って自由電子となることにより電流が流れる。この光起電力からの電気信号を高感度 かつ高速の応答性で検出する目的で作られる pn ダイオードがフォトダイオードである。

3.1.3 ブレークダウンとアバランシェ増幅

フォトダイオードにかける逆方向電圧を大きくしていくと、やがてある電圧で急激に 大きな電流が流れ始める。これはブレークダウンと呼ばれ、このときの電圧をブレーク ダウン電圧あるいは逆方向耐圧などという。逆方向電圧による高電界で加速されたキャ リアは空乏層中をドリフトする際にそのエネルギーで結晶格子の結合を切り、そこに新 たな電子と正孔を作り出す。ここで生成された電子と正孔は再び高電界によって加速さ れさらに新たな電子や正孔を作り出すということを繰り返すので、電子・正孔対の数は ネズミ算式に増え、結果として大電流が流れるのである。このような増幅機構をアバラ ンシェ増幅(なだれ増倍現象)という。このような増幅が起こる領域では光電流がなだれ 倍増によって数十~数百倍になり、増倍利得を持ったフォトダイオードとして動作する ことが可能になる。この動作を目的として作られたものがアバランシェフォトダイオー ド(APD)である。

3.1.4 半導体光検出器

半導体は上に述べたような性質を利用することにより光検出器として用いることができる。フォトダイオードにおいて動作領域は逆バイアス領域に設定され、通常光はpn 接合面に垂直に入射する。Si などのフォトダイオードでは基礎吸収が起こる波長領域においても光がµm オーダーの深さまで侵入する。従ってダイオードに逆バイアス電圧をかけ空乏層を広げることにより、空乏層内の励起キャリア数を増幅することが可能である。逆バイアス電圧をかけたフォトダイオードは暗状態ではわずかな逆方向飽和電流しか流れないが、光が入射すると光電流が流れ光検出器として動作する。

また pn 接合ダイオードにおいて励起キャリアは空乏層と中性領域の両方で発生し、 空乏層では高電界により大きなドリフト速度で移動するが、中性領域の発生キャリアは 空乏層端までは拡散で移動する。そのため中性領域が厚いとこの領域の走行時間が大き くなり、応答速度は遅くなる。そこで p 層と n 層の間に i 型半導体8(真性半導体)を挟ん だ pin 型ダイオードが使用されている。この構造では広い範囲にドリフト電界がかかり、 光電流の大部分を高速でドリフトさせることができるため高速応答性に優れる。また応 答速度を決める要因には CR 時定数もある。ダイオードは接合容量を持つためダイオー ドの内部抵抗や外部回路の抵抗成分との時定数で応答特性は劣化する。従って逆バイア ス電圧により空乏層を広げる、もしくは pin 構造をとることが接合容量を低減させ、応 答速度の向上につながることがわかる。この他に接合面積を小さくすることでも応答速 度は向上させることができる。

フォトダイオードは加える逆電圧を大きくするにつれ、入射光量と出力信号が比例関係にある領域から入射光量に関わらず一定の信号を出す領域へと変化していく。このように入射光量に関わらず信号が一定になる状態を Geiger Mode といい、ブレークダウン電圧から 10~20%上の電圧領域を Limited Geiger Mode(限定ガイガー領域)という。

3.2 MPPC

3.2.1 MPPC の基本構造と原理

MPPC は図 3.1 のように 1mm 角の正方形センサー内にピクセルが並んだ構造を持つ。 また内部における基本構造は図 3.2 に示すように 1 枚の *n*⁺⁺型基礎半導体の上にダイオ ードのピクセルを設けたものとなっている。

各ピクセルは Limited Geiger Mode で駆動し、入射光量に関わらず一定の信号を放 出する。このことにより放電したピクセルの計数が可能となり、その合計から入射光量 を知ることができる。すなわち入射光量をデジタルに検出することができる。また高い p.e.(photoelectron:光電子)分解能を得ることも期待される。MPPC の1 ピクセルにお いて電荷増幅は p^- 、 n^{++} ダイオードの空乏層で起こり、 p^+ から読み出される仕組みに なっている。

⁸ 不純物を加えていない 100%シリコンのこと







HPK Reverse structure

図 3.2: MPPC における 1 ピクセルの基本構造図

3.2.2 MPPC の一般性能

MPPC における一般的な性能は次のようになる。

Gain(増幅率) ガイガーモードでは入射光量に関わらず出力信号は一定である。そこでゲインを G、出力信号をQ_{out}とすると

$$G = \frac{Q_{out}}{e} \tag{3.1}$$

と表すことができる。ここでeは素電荷($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)である。またピクセル 接合容量を C_{pixel} 、印加電圧をVとすると、1 つのピクセルで増幅され出力され る電荷は

$$Q_{out} = C_{pixwl} (V - V_0) \tag{3.2}$$

と表される。 V_0 はガイガーモードが開始する電圧値、すなわちブレークダウン 電圧である。 C_{pixel} の値はピクセルの大きさや半導体の誘電率によって決まる。 従ってこれらの関係より、ゲインの測定を行うことで各ピクセルにおける接合容 量とブレークダウン電圧を求めることができる。MPPC を ILC のカロリメータ で使用するためには、アンプを用いずに使用できること、また信号とノイズをは っきり区別できることが求められるため、MPPC のゲインは $G > 10^5$ が望まれる。

- ノイズ
 MPPCのノイズは主に熱励起によるものである。熱的に励起されたキャリアが空 乏層内で増幅されることにより生成されるものがほとんどである。ノイズレート は1MHz以下が目標とされている。
- Photon Detection Effciency(PDE)
 単一の光子入射に対し、それを検出する確率を光子検出効率(Photon Detection Efficiency:PDE)と呼ぶ。MPPCのPDE は次の式から求まる。

$$\varepsilon = \varepsilon_q \varepsilon_{geiger} \varepsilon_{geometry} \tag{3.3}$$

 ε :MPPC O PDE

 ε_q :半導体の量子効率(単一光子入射に対し電子-正孔対の生成が起こる確率) ε_{geiger} : 単一光電子がアバランシェ増幅を起こす確率

 $\varepsilon_{geometry}$:MPPCの構造による量子効率(有効受光面積の割合など)

ILC のカロリメータにおいて1つの MIP からの信号を検出するには、MPPC の PDE は 30%以上が理想的である。
● ダイナミックレンジ

MPPC は Limited Geiger Mode で駆動するため、1 つのピクセルにおいて出力 信号は、複数の光子が入射した場合も単一光子入射の場合に等しい。そのためあ る程度以上の光量を MPPC に照射すると、複数の光子が同じ 1 つのピクセルに 入射する確率が高くなる。従って MPPC は非線形な応答を示し、ダイナミック レンジはピクセル数によって決まる。MPPC において実際に応答を示すピクセル 数 *N* fired は以下のような式で表される。

$$N_{fired} = N_{pixel} \{ 1 - \exp(-\frac{\varepsilon N_{photon}}{N_{pixel}}) \}$$
(3.4)

N_{pixel}:MPPCのピクセル数 N_{photon}:MPPCに入射する光子数

これは次のように理解することができる。1 つのピクセルには平均 N_{photon}/N_{pixel} 個の光子が入射していると考えられる。ここで、少なくとも1 つの光子が入射し 放電する確率はポアッソン分布より1- $\exp(-\epsilon N_{photon}/N_{pixel})$ となる。これが N_{pixel} 個のピクセルについて成り立つので、全体的な期待値は式(3.4)のように表 される。ILC のカロリメータにおいては 1000 個の光電子までを線形の領域で検 出することが望まれており、少なくとも 2500 以上のピクセル数が必要とされて いる。

3.2.3 MPPC の読み出し回路

高いグラニュラリティーが必要とされる ILC のカロリメータにおいては MPPC と同様、MPPC の読み出し回路にも多チャンネルであるか安価であること、コンパクトであること、さらに磁場に耐性があることが要求される。これらを満たし、MPPC の読み出しに使用する目的で開発が進められているのが QVC-ASIC である。QVC-ASIC は本研究において評価対象としたデバイスであり、次章以降で詳しく述べる。

第4章 QVC-ASIC

現在高エネルギー加速器研究機構(KEK)の測定器開発室では我々と共同で MPPC からの信号読み出しに使用するためのエレクトロニクス QVC-ASIC の開発が進められている。ここでは本研究でも扱った QVC-ASIC の基本構造や原理、諸特性について述べる。

4.1 ASIC

トランジスタやダイオード、抵抗器、コンデンサなど、多数の回路素子を数ミリ角の シリコンチップ上に組み込んだものは集積回路(IC:Integrated Circuit)と呼ばれ、今日 ではコンピュータや家電製品、産業用機械、IC カードに至るまであらゆる場面に応用 されている。IC には様々な種類が存在するが、特定の用途向けに製造される IC のこと を ASIC(Application Specific Integrated Circuit)と呼ぶ。回路を ASIC 化することに は実装面積の小型化、動作速度の向上、消費電力の低減、コストダウンなどの利点があ る。

4.2 電流積分器(QVC)

本節では QVC-ASIC を理解する上で重要な電流積分器(QVC)の知識について述べる。

4.2.1 電流積分器の基本構造と原理

電流積分器とは入力電流の積分値、すなわち入力電荷量に比例した出力電圧を得るこ とのできる回路である。電流積分器には入力電荷(=入力電流の積分値)を蓄積する積分 モード、蓄積電荷を保持し電圧を出力するホールドモード、蓄積電荷を放電し初期状態 に戻すリセットモードの3つのモードがあり、これらのモードを順に経ることにより入 力電荷に比例した電圧が出力される仕組みとなっている。それぞれのモードにおける電 流積分器の回路の様子を図4.1に示す。



図 4.1:積分器における積分モード、ホールドモード、リセットモードの様子

電流積分器は差動入出力形式をとっており、2つの入力 INP、INM の差分に対して 2 つの出力 OUTP、OUTM の差分が出力信号として観測される仕組みとなっている。

ここで INP、OUTP 側の入出力に注目して動作を見てみる。積分モードではスイッ チS1 がON、S2 がOFF となり、検出器からの信号が INP に入力されることによりコ ンデンサ C には電荷が蓄積される。その後ホールドモードに切り替わると S1 が OFF となることにより積分モードで蓄積された電荷はコンデン C で保持され、この間 OUTP からは電圧が出力されることになる。さらにリセットモードではホールドモードの状態 から S2 が OFF となることでコンデンサ C に蓄えられていた電荷が放電され、回路は 初期状態へとリセットされる。電流積分器はこれら 3 モードを 1 周期として繰り返すこ とで動作する。この動作は INM、OUTM 側の入出力についても同様である。

4.2.2 電流積分器の検出器への応用

スイッチトキャパシタ回路およびその応用としての電流積分器の用途は広く、低消費 電力で CMOS ロジックとの親和性も良いためアナログデジタル混在システム ASIC の 一部として頻繁に使用されている。例として以下のようなものが挙げられる。

- 電荷有感型 ADC(チャージセンシティブ ADC)
- ウィルキンソン型低消費電力 ADC
- サンプルホールド回路
- フィルタ
- パイプライン ADC
- チョッパスタビライズドアンプ

通常電流積分器が単体で使用されることは少なく、信号処理回路の一部として組み込ま れることが多い。このため実際の使用環境では仕様に応じて積分時間、スイッチング速 度など、いくつかのパラメータを最適化して製作される。

4.3 QVC-ASIC

上にも述べたようにQVC-ASICはMPPCの信号読み出しエレクトロニクスとして使 用するため現在開発が進められているデバイスである。

4.3.1 QVC-ASIC の基本構造

QVC-ASICは3つの電流積分器からなり、それぞれのフェーズを1/3 ずつずらして 使用することにより、常にいずれかの電流積分器が積分モードで働いていることになる。 すなわちQVC-ASICはデッドタイムなしで動作することができる。図4.2にQVC-ASIC のレイアウトを示す。



図 4.2:QVC-ASIC のレイアウト:QVC2006 のものである

4.3.2 QVC-ASIC の基本動作

一般に電子回路の動作にはまず電源電圧が必要で、QVC-ASICにおいては+5Vの電 源電圧を加えて使用する。また QVC-ASICの動作には電源電圧のほかクロックパルス とリセットパルスを入力することが必要である。クロックパルスとは回路が動作する際 に同期をとるための周期的な信号のことで、クロック周波数の値が大きければ大きいほ ど処理速度は速い。QVC-ASICにおいては CMOS ロジックレベルの矩形波をクロック パルスとして用いている。一方リセットパルスはデジタル回路の内部状態を初期状態に 戻すための信号である。電子回路においては電源入力後一瞬にして電気が行き渡るよう に見えるが、実際は電源電圧が規定値に達するまでに時間がかかっている。この間電源 や信号を伝える配線の長さの微小な差や素子の個体差などにより、素子間でリセット動 作の起こるタイミングが一致しないということが起こる。このように一部の素子がリセ ットを完了していない状態で信号が入力されると誤った処理がなされ正しい出力信号 は得られない。リセットパルスはこの問題を解決するために用いられ、回路の全内部状態は同時に確実にリセットされる。前述のように QVC-ASIC 内には 3 つの電流積分器 が内蔵されており、リセットパルスによるリセット後は必ず決まった電流積分器から動 作が始まる仕組みになっている。ここで QVC-ASIC の動作の様子をタイムフローチャ ートに表したものを図 4.3 に示す。



図4.3:QVC-ASICの入力信号に対する出力信号の様子:(上)入力信号が1つのクロックに 収まっている場合(下)入力信号が2つのクロックにまたがっている場合

図4.3のうち上図は入力信号が1つのクロックに収まるように入力された場合を示し、 下図は入力信号が2つのクロックにまたがるように入力された場合を示す。上図の場合、 入力信号は3つの電流積分器(QVC)のうち信号が入力された時点で積分モードとして 働いているQVCによって処理される。このQVCはクロックの周期に合わせて積分モ ード→ホールドモード→リセットモードと変化するため、信号の入力されたフェーズが 積分フェーズとなり、その次のフェーズが出力フェーズとなる。このため出力信号は入 力信号の入ったフェーズの次のフェーズに現れる。一方下図のように2つのクロックに またがって信号が入力された場合、入力信号のうち前方のクロックに入った部分はこの フェーズで積分モードとして働く QVC1 によって処理され、後方のクロックに入った 部分はこのフェーズで積分モードとして働く QVC2 によって処理される。従って出力 信号はそれぞれの出力フェーズに分かれて現れる。

出力信号の大きさについては上図と下図の入力信号が等しい場合、下図の出力信号の 合計は上図の出力信号に等しくなる。また下図において入力信号が一定ならば、入力信 号のまたがり方に関わらず出力信号の合計は一定となる。

4.3.3 QVC-ASIC に要求される性能

MPPC は浜松ホトニクス(株)により開発が進められているが、現在のところ MPPC のピクセル数は最大のもので 1600 ピクセルとなっており、ゲインは10⁵ 程度である。 この MPPC の出力信号は 1600 ピクセル全てが反応した場合に最大となり、その値は 素電荷が1.6×10⁻¹⁹ C であることから1.6×10⁻¹⁹×1600×10⁵ = 25 pC である。そのため 1600 ピクセルの MPPC の読み出しに使用するには QVC-ASIC のダイナミックレンジ は 25pC が必要とされる。また MPPC は今後さらにピクセル数を増やし、5000~10000 ピクセルを達成することが目標とされている。従って QVC-ASIC のダイナミックレン ジは 125pC 程度が最終目標とされる。高エネルギー加速器研究機構(KEK)測定器開発 室では QVC-ASIC の広ダイナミックレンジ化を目指し、現在研究開発が進められてい る。

第5章 QVC-ASIC の性能評価

本研究の目的は QVC-ASIC の基本性能を確認し性能を向上させ、ILC のカロリメー タにおいて MPPC の読み出し回路として使用できるような QVC-ASIC を完成させるこ とである。QVC-ASIC の特徴としては、

- 通常の電流積分器が外部からのゲートに同期し入力電流を積分するのに対し、本 ASIC はクロック同期で動作すること
- 3つの電流積分器が交互に動作することで不感時間ゼロである1つの電流積分器 として使用できること
- その他 ASIC の一般的な特徴として多チャンネル化が可能であること、大量生産 の際は単価が安く済むこと、動作速度が速く消費電力が低いこと

などが挙げられる。このため高いグラニュラリティーが必要とされる ILC のカロリメ ータにおいて QVC-ASIC は MPPC の読み出し回路としての利用価値が非常に高い。本 研究では QVC-ASIC の性能評価を行い、そこから導き出される問題とその解決や将来 の課題について述べていく。

5.1 評価対象とした QVC-ASIC

本研究では当研究室と高エネルギー加速器研究機構(KEK)測定器開発室との共同研 究により開発された QVC2005、QVC2006、QVC2007 について評価を行っている。一 般的に集積回路の開発はコストが高くつくため開発にマルチチッププロジェクトを使 用した。また VDEC の使用は可能であったが、アナログ設計用トランジスタパラメー タが提供されていなかったため使用していない。これらを考慮し TSMC 社 0.5 µ m CMOS プロセスを使用した。このプロセスはアナログ用途で実績があり且つ 4mm 角 チップが 100 万円未満で製作できるため、モジュールを新規製作するコストと同じ額 で ASIC が製作できる。

QVC2005 は電流積分機能による基本動作を確認するために作成された、初期の QVC-ASIC である。測定結果については後に詳しく述べるが、QVC2005の評価ではノ イズとセル(個々の電流積分器のことを以後このように呼ぶ)毎のオフセット電圧ばら つきという2点の問題が見つかった。そこでこれらを解決するためQVC2005に修正が 加えられたものがQVC2006である。QVC2006ではまずノイズ対策としてバイアス回 路のローパスフィルター周りのレイアウトが変更され、それ以外の容量についても電源 やGNDからの分離が行われた。またノイズの原因を特定するためTEG(Test Element Group)⁹も数種用意された。さらにセル毎のオフセット電圧ばらつきに関しては、デジ タル・to-アナログクロストークを最小にするため積分容量が電源やGNDから分離され、 トランジスタのマッチングを考えたレイアウト(特にコモンモードフィードバックおよ びペアトランジスタに関して)が行われた。これらの修正によりQVC2006の評価では2 点の問題が解決されたことを確認することができた。そこで次なる課題を広ダイナミッ クレンジ化に対する問題点を洗い出すための試作としてその後作成された4 チャンネ ルのQVC-ASICがQVC2007である。ゲインの違いはダイナミックレンジに影響を及 ぼすため、それぞれのチャンネルは異なるゲインを持つようデザインされた。QVC2007 の評価では各チャンネルが異なるゲインを持つこと、またそれによるダイナミックレン ジの違いを確認することを目的とした。

5.2 測定項目

本研究では QVC2005、QVC2006、QVC2007 それぞれに対し、以下の項目について 評価を行っている。

• QVC2005

- ◆ リニアリティ
- ◆ ダイナミックレンジ
- ◆ ノイズ
- ◆ セル毎のオフセット電圧ばらつき
- QVC2006
 - ◆ リニアリティ
 - ◆ ダイナミックレンジ
 - ◆ ノイズ
 - ◆ セル毎のオフセット電圧ばらつき
- QVC2007
 - ◆ リニアリティ
 - ◆ ゲイン

⁹回路の一部にのみ違いを持たせたサンプル。違いによる効果を比較するために用いられる

- ◆ ダイナミックレンジ
- ◆ ノイズ
- ◆ MPPC との接合試験

MPPC との接合試験以外の項目についてはパルスジェネレータにより出力させた信号 をASIC への入力テストパルスとして用い、測定を行った。オフセット電圧については テストパルスを入力するためのケーブルを基板から抜くことで入力信号が入らないよ うにして測定を行っている。テストパルスは電圧で入力しており、テストパルスの立上 がりや立下り、すなわち電圧の変化に対して信号が出力される仕組みとなっている。ま た QVC2007 について行った MPPC との接合試験では MPPC からの信号を ASIC へ入 力し、出力信号を観測した。

5.3 実験環境

実験を行った環境については以下のとおりである。まずテストパルスを用いての性能 評価における実験環境を図 5.1 に示す。入力信号の大きさはパルスジェネレータ 1 から 出力させたパルスをアテネータで調節することにより変化させ、測定は全てオシロスコ ープで行っている。QVC-ASIC においてはテスト入力端子にコンデンサがシリーズに 接続されその容量は 1pF であることから、その端子にステップパルスを入れた場合の 変化が 1V のテストパルス入力に対しては 1pC の電荷入力に等しい(図 5.2 参照)。また クロックのタイミングできちんと動作させるため、クロックと同期する信号をパルスジ ェネレータ 2 からパルスジェネレータ 1 のトリガーインに入力することで 2 つのパル スジェネレータから出力される信号の同期をとっている。テストパルスを用いた性能評 価では以下の実験機器を使用した。

- 直流電源:KENWOOD PW18-1.8Q
- オシロスコープ: Tektronix TDS5054
- パルスジェネレータ1: PHILIPS PM5715
- パルスジェネレータ 2 : SONY / Tektronix DG2030
- アテネータ: Hewlett Packard 355C/355D





図 5.1:テストパルスを用いた性能評価における実験環境



図 5.2: テストパルスを用いた測定の回路図

次に QVC2007 に関して MPPC との接合試験を行った際の実験環境を図 5.3 に示す。 MPPC との接合試験においてはノイズを軽減するため測定基盤全体をシールドボック スに入れており、それを暗箱内に暗幕で覆って設置している。また MPPC の照射に使用した Blue LED(青色発光ダイオード)はシールドボックスの内側上面に取り付けており、パルスジェネレータから出力させた短パルスを与えることにより発光させた。



Reset



図 5.3: MPPC との接合試験における実験環境

MPPC との接合試験では次の実験機器を使用した。

- 直流電源 1(ASIC 用): KENWOOD PW18-1.8Q
- 直流電源 2(MPPC 用): MATSUSADA PL-120-0.6
- オシロスコープ: Textronix DPO7054
- パルスジェネレータ1: PHILIPS PM5715
- パルスジェネレータ2:SONY/Textronix DG2030
- アテネータ: Hewlett Packard 355C/355D
- LED:青色 LED

なお MPPC については京都大学よりお借りした浜松ホトニクス社製の 100 ピクセルの サンプル(Type No.: S10362-11-100MOD、Sample No.: 100-21)を使用した。

ここで QVC2005、QVC2006、QVC2007 それぞれの測定に使用したテスト基板の写 真を図 5.4 に載せておく。



QVC2005、QVC2006のテスト基板



QVC2007 のテスト基板

図 5.4:QVC2005、QVC2006、QVC2007 のテスト基板

QVC2007 においては基板上の可変抵抗を変化させることによりバイアス¹⁰条件が調節 できるようになっている。

¹⁰ ASIC へ入る入力信号に加える電流や電圧のこと。ASIC は定格内の電流と電位差を設定 しないと動作しないため、バイアスを加えることにより入力信号を ASIC が正常動作する 電流や電圧にかさ上げ(オフセット)する。



また参考として QVC2007 の測定に使用した基板の回路図を図 5.5 に示す。





図 5.5: QVC2007 のテスト基板回路図

5.4 測定結果

5.4.1 基本性能

まずテストパルスを用いて QVC-ASIC の基本動作について確認を行った。テストパルスの立ち上がりと立ち下がりそれぞれに対して信号が出力される様子を図 5.6 に示す。



図 5.6: QVC-ASIC の基本動作の様子(QVC2005)

図 5.6 は QVC2005 におけるスクリーンショットであり、Ch1 はテストパルス、Ch2 は クロック、Ch3 と Ch4 は差分入出力形式における 2 つの出力信号(プラス側出力とマイ ナス側出力)を表す。QVC-ASIC が最終的に出力する信号は Ch3 と Ch4 の差分、すな わち Ch3-Ch4 の信号である。テストパルスは電圧で入力しており、電圧の変化はコン デンサに電荷が蓄積されていく様子を表していると考えることができる。そのため電圧 の変化、つまりテストパルスの立上がりや立下がりに対して信号が出力されることにな る。上図でもテストパルスの立上がりや立下がりが入ったクロックが積分フェーズとな り、その次のフェーズに出力信号が現れている。上図をタイムフローチャートに表した ものを図 5.7 に示す。この図からは入力テストパルスの立上がりや立下りに対して信号 が出力される様子がよくわかる。



図 5.7: QVC-ASIC の基本動作のタイムフローチャート(QVC2005)

次にクロックに対する入力パルスのタイミングを変化させることにより、2つの QVC セル間における出力信号の移り変わりの様子を観測した。ここではまず入力信号が1つ のフェーズに収まっている状態から始め、クロックに対する入力信号のタイミングを少 しずつ変えながら入力信号が隣のフェーズに完全に移動するまでを見た。出力信号の変 化の様子を図 5.8 に示す。図の3つのスクリーンショットはそれぞれ最初1つのフェー ズに入力信号が収まっている状態、途中入力信号が2つのフェーズにまたがっている状 態、入力信号が隣のフェーズに完全に移動した状態を示す。入力信号のタイミング変化 にともない、最初は1つの出力フェーズのみに出力されていた信号が徐々に隣のフェー ズへ移動を始め、途中2つのフェーズに分かれて信号が出力されながら、最後は隣のフ ェーズへ完全に出力信号が移り変わる様子がわかる。



図 5.8:2 つの QVC セル間における出力信号の移り変わりの様子

QVC2006 においては Cell1 から Cell2、Cell2 から Cell3、Cell3 から Cell1 の全ての 変化について測定を行っており、その結果を図 5.9 に示す。



図 5.9:入力信号のタイミング変化による 2 セル間での出力信号の移り変わり(QVC2006)

測定はクロックの周波数を 1MHz として行った。グラフにおける赤色のプロットはそ れぞれタイミングを変化させる前に入力信号が入っていたセルの出力信号を表し、青色 のプロットはタイミングを変化させた後に移動したセルの出力信号を表す。これらのグ ラフからも、入力信号のタイミング変化にともない2セル間で出力信号が移り変わって いく様子がよくわかる。QVC2006 においては3つの QVC セル間でオフセット電圧に 違いがあるため、測定値から各セルのオフセット電圧値を引くことによりオフセットの 影響をなくした値をプロットしている。セル毎のオフセット電圧の違いについては後に 述べる。

5.4.2 QVC2005

QVC2005 の測定結果について述べる。QVC2005 に関する測定は全てクロックの周 波数を 1MHz として行った。

リニアリティとダイナミックレンジ
QVC2005 のリニアリティとダイナミックレンジに関する結果を図 5.10 に示す。
グラフからもわかるように QVC2005 ではリニアリティを確認することができた。



図 5.10:QVC2005 におけるリニアリティ

上図において QVC2005 のリニアリティが保たれているのは出力電圧がおよそ 2V までの範囲である。従って QVC2005 のダイナミックレンジは出力で 2V 程 度である。QVC-ASIC のダイナミックレンジは電源電圧とアンプの構成によっ て決まるが、QVC2005 においては出力でおよそ 2V のダイナミックレンジを持 つアンプが使用されている。従ってダイナミックレンジの測定結果は設計と一致 していることが確認された。 ● ノイズ

ノイズは次の2つに分類できる。

- イントリンシックノイズ 検出器、トランジスタ、抵抗などの計測システム内から発生されるノイズで 理論計算が可能であり、このノイズ以下で測定誤差を小さくすることはでき ない。
- イクスターナルノイズ 外部から混入する雑音であり、具体的な例に電波、電源、グランド(GND)¹¹からの混入などがある。通常シールド、パスコン、場合によってはアナログ回路とデジタル回路の電源及びグランドを分離するなどしてこれらの効果を 低減する。

QVC2005 においては測定環境により誤差が大きく変化してしまうということが 起こり、値としては 10mV~500mV という大きなものであった。これは理論計 算でのイントリンシックノイズと比較すると 10 倍以上大きいものであり、この ノイズは電源や GND の外来雑音が関係していると考えられる。

 セル毎のオフセット電圧ばらつき QVC2005におけるセル毎のオフセット電圧の様子を図 5.11に示す。ここではオシロスコープの代わりに National Instruments 社製 LabVIEW7.0を用いて出力 信号の観測を行った。使用した LabVIEW のモジュールは次のとおりである。

> Digitizer : NI PXI-5122 $\checkmark \forall \forall \neg \neg \checkmark$: NI PXI-1031

図 5.11 のスクリーンショットからもわかるように、QVC2005 においてはセル間 のオフセット電圧の差は大きいところで 200mV 程度となっており、オフセット 電圧には大きなばらつきがあることがわかった。

¹¹ 電気回路において常に **0V** のレベルを与える部分



図 5.11:QVC2005 におけるセル毎のオフセット電圧:(上)差動入出力 による 2 つの出力信号(下)上における 2 つの出力の差分信号

5.4.3 QVC2006

QVC2006 は QVC2005 の性能評価により明らかとなったノイズとオフセット電圧ば らつきという 2 つの問題点を改善するため、QVC2005 に修正が加えられた QVC-ASIC である。まず QVC2005 のノイズが大きいという問題に対しては電源や GND の外来雑 音が関係していると推察し、QVC2006 ではバイアス回路のローパスフィルター周りの レイアウトが変更された。またローパスフィルターの容量の WELL についても電源や GND からの分離が行われ、ノイズの原因を特定するため TEG も数種用意された。さ らに QVC2005 のもうひとつの問題点であるセル毎のオフセット電圧ばらつきに関し ては、QVC2006 においてデジタル-to-アナログクロストークを最小にするため積分容 量のレイアウト及び容量の WELL 電位が電源や GND から分離され、さらにトランジ スタのマッチングを考えたレイアウト (特にコモンモードフィードバックおよびペア トランジスタに関して)が行われた。 QVC2006の測定結果を以下に示す。QVC2006の評価は3つのQVCセル毎に行い、 セル間で結果を比較した。なおクロックの周波数は全て1MHzとして測定を行った。

- リニアリティー セル毎のリニアリティ測定結果を図 5.12 に示す。これらのグラフからもわかる ように QVC2006 においては 3 つの QVC セル全てについてリニアリティがある ことが確認された。またフィットした直線の傾きはそれぞれ 0.5%以内で一致す ることから、Cell1、Cell2、Cell3 のゲインはほぼ一致することがわかった。
- ダイナミックレンジ セル毎のダイナミックレンジの測定結果を図 5.13 に示す。全てのセルについて 入力信号がおよそ-1.0~1.0pC の範囲でリニアリティが保たれているのがわか る。従って各セルのダイナミックレンジはいずれも-1.0~1.0pC であることがわ かった。





図 5.12:QVC2006 における QVC セル毎のリニアリティ





図 5.13:QVC2006 における QVC セル毎のダイナミックレンジ

● ノイズ

QVC2006における測定誤差は 0.2~0.5mV の範囲であった。QVC2005 では測定 環境により誤差が大きく変化し、10~500mV という大きな値を示すことが問題 であったが、QVC2006 では修正が加えられることによりノイズがなくなったと いえる。TEG を比較したところ、このノイズはバイアス回路のフィルターが原 因であることがわかった。

セル毎のオフセット電圧ばらつき

QVC2006におけるセル毎のオフセット電圧の様子を図 5.14 に示す。スクリーン ショットにおける青色の信号はクロックを表し、赤色の信号は QVC2006 の出力 信号を表している。この結果から Cell2 と Cell3 についてはオフセット電圧の値 が等しく、Cell1のみが異なる値となっていることがわかる。これは Cell2 と Cell3 に関してはトランジスタのマッチング且つコモンモードフィードバック回路の 修正が行われ、Cell1 に関してはこれらと異なるようにレイアウトされたことに よると考えられる。実際観測された 36mV というオフセット電圧の差はトランジ スタのばらつきで想定できる範囲であった。



図 5.14:QVC2006 におけるセル毎のオフセット電圧:青は クロックを、赤は QVC2006 の出力信号を表す。

以上の測定結果から、QVC2006 では QVC2005 におけるノイズの問題を解決でき、ま たセル毎のオフセット電圧ばらつきの問題に関しても原因を理解することができたと いえる。さらにゲインやダイナミックレンジがセル間で一致していることも確認するこ とができた。これらの結果を踏まえ、QVC-ASIC の新規デザインにおいては次の課題 として広ダイナミックレンジ化が目指されることとなった。そこで広ダイナミックレン ジ化に対する問題点を洗い出すための試作として作成された 4 チャンネルの新バージ ョン QVC-ASIC が QVC2007 である。

5.4.4 QVC2007

前述のように QVC2007 は広ダイナミックレンジ化に対する問題点を洗い出すため の試作として作成された 4 チャンネルの QVC-ASIC である。ゲインの違いはダイナミ ックレンジに影響を及ぼすため、それぞれのチャンネルは異なるゲインを持つようデザ インされている。QVC2007 の評価では各チャンネルが異なるゲインを持つこと、また それによるダイナミックレンジの違いを確認することを目的とした。 QVC2007の測定においては基板上のジャンパーを切り替えることで2つの入力(INP と INM)のうちいずれか一方のみに信号が入るようになっており、片方の入力に対する 出力信号を観測することができる。QVC2007の測定に関しては INM を入力に選んで 行った。また測定は4つのチャンネルについて行い比較をしているが、全てのチャンネ ルにおいてセル毎に行った。またクロックは周波数を 5MHz として測定している。 QVC2007に関する測定結果を以下に示す。

リニアリティとゲイン

QVC2007におけるリニアリティの測定結果を図 5.15 に示す。3 つのグラフはそ れぞれ Cell1、Cell2、Cell3 毎の測定結果であり、各グラフにおける4 種類のプ ロットはそれぞれ4 つのチャンネル Ch02、Ch04、Ch08、Ch32 の結果を表す。 これらのグラフからすべてのチャンネル、QVC セルにおいてリニアリティがあ ることがわかる。フィットした一次関数の傾きはチャンネル間でそれぞれ異なる ことから、各チャンネルは異なるゲインを持つことがわかる。







またセル間でゲインに違いがないか確認するため、チャンネル毎にグラフを書いたものを図 5.16 に示す。同一のチャンネルにおいては QVC セル間で直線の 傾きに大きな違いはなく、ゲインはほぼ一致している。





図 5.16:QVC2007 における 4 つのチャンネルのゲイン

ここで、QVC2007のデザインにおいては Ch02、Ch04、Ch08、Ch32の積分容 量はそれぞれ 0.2pF、0.4pF、0.8pF、3.2pF となっており、入力容量は 1pF で ある。従って各チャンネルのゲインの理論値はそれぞれ 5 V/pC(Ch02)、2.5V/pC (Ch04)、1.25V/pC(Ch08)、0.1325V/pC (Ch32)となる。しかし測定結果では、 各チャンネルのゲインはグラフの直線の傾きよりそれぞれ 0.28V/pC(Ch02)、 0.35V/pC(Ch04)、0.18V/pC(Ch08)、0.05V/pC(Ch32)となっており、理論値より も大幅に小さいことがわかった。この原因としては以下のことが考えられる。

- ◆ 積分容量値が設計値よりも大きめにできている
- ◆ 入力容量値が設計値よりも小さめにできている
- ◆ テスト環境において ASIC のバイアス条件が最適でなく、これによりオ ープンループゲインが低くなりゲインがさらに小さくなっている

上記の3つの原因のうち、特に3つ目の可能性は高いと考えられる。QVC2007 の測定では基板上の可変抵抗を変化させることによりバイアス条件を調節して 行ったが、測定の際出力されていた信号が突然出力されなくなるということが何 度も起こり、その度にバイアス条件を少しずつ変更した。その結果バイアスを調 節しても一番最初に出力信号が確認された時より小さい信号しか出力されなく なり、その状態で測定を行わなければならなかった。従ってバイアス条件が最適 でなくなった可能性は高いと考えられる。なぜこのようなことが起きたかは現段 階では不明であり、現在原因を究明中である。一方 Ch02、Ch04、Ch08、Ch32 のゲインの比はデザインによると 16:8:4:1 であるが、測定結果では Ch04、 Ch08、Ch32 の比がこれにほぼ一致している。Ch02 だけがデザインと異なる相 対ゲインを示している原因としては絶対ゲインが理論値よりも大幅に小さい値 を示す原因と同様、テスト環境において ASIC のバイアス条件が最適でないこと が考えられる。

● ダイナミックレンジ

チャンネル毎のダイナミックレンジの測定結果を図 5.17 に示す。それぞれのグ ラフにおける3種類のプロットはセル毎の測定結果を表ている。ダイナミックレ ンジはセル間で大きな違いはなく、ほぼ一致していることがわかる。グラフのリ ニアリティが保たれている範囲から各チャンネルにおけるダイナミックレンジ を求めると、Ch02、Ch04、Ch08、Ch32の結果はそれぞれ 0.5pC、1.5pC、2pC、 2.5pC であった。従ってデザインにおいて各チャンネルの積分容量を大きくする、 つまりゲインを小さくすることによりダイナミックレンジを広げられることが 確認できた。





図 5.17:QVC2007 におけるチャンネル毎のダイナミックレンジ

• ノイズ

QVC2007 における測定誤差は 0.2mV~0.8mV の範囲であった。QVC2006 と同様、QVC2005 に見られたような大きなノイズは観測されなかった。

以上の結果から QVC2007 では積分容量を変化させることによりゲインとダイナミッ クレンジが調節できることを確かめようとしたが、ゲインに関しては予想よりも大幅に 小さい値となっていることがわかった。この原因については今後調査が必要であり、前 述したような入力容量や出力容量、バイアスの問題についても確認する必要がある。し かしダイナミックレンジに関しては、積分容量を大きくすることにより問題なく広げら れることが確認できた。またノイズについては QVC2006 と同様に収まっており、 QVC2005 に見られたようなノイズの問題は完全に解決されたといえる。

5.4.5 MPPC との接合試験

最後に QVC2007 に関して実際に MPPC との接合試験を行った。ここでは Ch04 を 使用して測定を行った。ノイズ対策としてはシールドボックスを使用し、電源や基板な どの GND は全て共通にした。QVC2007 の電源、MPPC の電源、LED の光量を全て ON にした状態でのノイズは 10mV 程度であった。この測定における回路図を図 5.18 に示す。



図 5.18: MPPC との接合試験における回路図
この測定では京都大学よりお借りした 100 ピクセルの MPPC を使用した。100 ピクセ ルの MPPC のノイズ信号において 1p.e.、2p.e.、3p.e.の出力波形が観測される様子を 表したスクリーンショットを図 5.19 に載せる(京都大学 五味慎一氏測定)。これは 10 倍のアンプを用いた際の出力信号であるため、実際の信号はこの 1/10 の大きさである と考えられる。



図 5.19:MPPC のノイズ波形(10 倍アンプ使用):1p.e.~3p.e.の信号が観測される

MPPC との接合試験において、まず MPPC に LED の光量を変化させて照射し QVC2007 からの出力信号を見たところ、光量の大きさに比例して出力信号が変化する 様子が観測された。そこで LED を微小光量に設定し、オシロスコープでヒストグラム を描かせることにより MPPC から出力される 1p.e.毎のピークを QVC2007 の出力信号 で観測することを試みた。その結果得られたオシロスコープのスクリーンショットを図 5.20 に、データからヒストグラムにしたものを図 5.21 に示す。それぞれの図において 上図はペデスタル¹²を、下図は LED を微小光量で照射させた時の様子を示す。

¹² MPPC に照射される光量がゼロの時の出力信号のことを言う





図 5.20:オシロスコープの画面で観測された p.e.毎のピークの様子(R=200Ω): (上)ペデスタルの様子(下)LED を微小光量で照射させた時の様子 黄色は QVC2007 の出力信号を、青色はヒストグラムを表す



図 5.21:データをヒストグラムに表すことで観測されたピーク(R=200Ω): (上)ペデスタルの様子(下)LED を微小光量で照射させた時の様子

図 5.22 でピークの分布を観察すると、およそ 15mV のところにペデスタルのピークが 立ち、そこから約 3.5mV 間隔でピークが現れているのがわかる。この間隔は 1p.e.の違 いに相当すると考えられる。ここで、図 5.19 よりアンプを通していない時の MPPC に よる 1p.e.の出力信号の波高は 0.7mV であり、MPPC から出力される 1p.e.の信号の電 荷量は図 5.19 における 1p.e.の波形の三角形の面積に等しい。スクリーンショットは 50 Ω のケーブルを通してオシロスコープで観測したものであるから、MPPC から出力 される 1p.e 相当の.電荷量*Q*は

$$Q = \frac{0.7[mV] \times 6[ns]}{2 \times 50[\Omega]} = 0.042[pC]$$
(5.1)

となる。従って MPPC との接続試験により観測された QVC2007 の出力信号のピーク 間隔は 3.5mV であることから QVC2007 のゲインは 0.0035/0.042 = 0.083V/pC と求 められる。ここで、これは予定していた値の 1/5~1/10 の大きさであることがわかった。 この原因としては

- 容量の絶対値が大きくなってしまっていること
- ASIC のバイアス条件が測定中に可変抵抗値を変更してしまったことにより最適 値からずれてしまったこと

などが考えられるが、現段階では不明であり原因を究明中である。

以上より、MPPC との接合試験においては理論値よりもゲインがかなり低いという 問題点が見つかったが、MPPC から出力される 1p.e.毎のピークを観測することには成 功した。またノイズについてはクリーンな環境に比べ、MPPC との接合試験では多少 大きくなっていることがわかった。今後は問題点解決のためさらに詳細な MPPC との 接合試験を行う必要がある。そのためには以下のことが課題として挙げられる。

- 測定環境においてノイズを低減すること
- 今後は使用する MPPC の信号を前もって測定し、どのような信号が入力されているのか明確にしておく必要がある(今回は京都大学より頂いた情報をもとに実験や解析を行った)
- MPPC が LED から受ける光量を厳密に調節できるシステムを作り、再現性のある実験環境を整えること(今回はLEDに与える電圧を厳密に調節できなかったり、シールドボックスのフタの閉め方や MPPC の基板への挿し方のわずかな違いにより MPPC の受光量が変わってしまったりするという問題があった)

第6章 まとめと今後の課題

本章ではこれまでの研究のまとめと今後の課題について述べる。

6.1 測定結果のまとめ

QVC-ASIC の評価については以下のように結論付けることができる。

- 評価に使用した全てのQVC-ASICについてリニアリティがあることが観測され、 電流積分機能による基本動作がきちんと行われていることを確認することがで きた。
- 初期のQVC2005に見られたノイズの問題はバイアス回路のフィルターが原因であることがわかった。この問題に対してはバイアス回路のローパスフィルター周りのレイアウト変更や、ローパスフィルターの容量のWELLについて電源やGNDからの分離を行うことにより、QVC2006やQVC2007ではノイズは観測されなくなった。従ってノイズの問題は完全に解決されたといえる。
- QVC セル毎のオフセット電圧のばらつきはトランジスタのばらつきによるもの であることが確認でき、トランジスタのマッチングを考えたデザインによりこの ばらつきは抑えられることがわかった。
- QVC-ASICのゲインやダイナミックレンジは入力容量と積分容量によって決ま るが、QVC2007の測定では実際のゲインがデザインから求められる理論値より も大幅に小さいことがわかった。この原因はまだ特定されていないが、積分容量 値が設計値よりも大きめであることや入力容量値が設計値よりも小さめである こと、またバイアス条件が最適でなくこれによりオープンループゲインが低くな りゲインがさらに小さくなっていることなどが考えられる。一方ダイナミックレ ンジに関しては入力容量と積分容量の調節により、問題なく広げられることがわ かった。
- MPPC との接続試験においては LED の光量に比例した出力信号が観測され、 MPPC から出力される 1p.e.毎のピークを QVC2007 の出力において確認するこ

とができた。従って MPPC からの出力信号を電流積分機能によりきちんと処理 できていることがわかった。しかしゲインの値がテストパルスを用いて測定され たゲインよりもさらに大幅に小さいことがわかった。この原因はまだ特定されて いないが、容量の絶対値が大きくなってしまっていること、ASIC のバイアス条 件が測定中に可変抵抗値を変更してしまったことにより最適値からずれてしま ったことなどが考えられる。

6.2 今後の課題

今後の課題としては以下のことが挙げられる。

- QVC2007 においてゲインが理論値よりも大幅に小さい値を示している理由について原因を究明する必要がある。現段階で理由として考えられる入力容量や出力容量の設計値とのずれのやバイアスの最適値からのずれについても確認する必要がある。
- MPPC からの信号を入力した際に QVC2007 のゲインが大幅に小さくなってい た原因を解明するため、さらに詳細な MPPC との接合試験を行う必要がある。 そのため測定環境においてノイズを低減すること、使用する MPPC の信号を前 もって測定し、どのような信号が入力されているのか明確にしておくこと、また MPPC が LED から受ける光量を厳密に調節できるシステムを作り、再現性のあ る実験環境を整えることが必要である。
- 上記の確認やテストを行った後は、新規デザインにおいて多チャンネル化に向け たレイアウトの修正とそのテストを行うことが課題となる。さらに TMC を組み 込み、時間分解能 1nsec を出すことも目標となる。

謝辞

本研究を進めるにあたり、指導を下さった川越清以先生に深く感謝致します。出張先 でしか測定が行えない私の状況をいつも心配して下さり、多くの助言を頂きました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)測定器開発室の田中真伸先生、村上武先生には直 接熱心なご指導を頂き、大変感謝しております。不慣れな土地に出張し、何もわからず 不安で一杯だった私に知識や技術を一から教えて下さいました。また訪問の際はスケジ ュールや宿舎の心配までして下さるなど大変親切にして頂き、常に安心して研究を進め ることができました。お二方の丁寧なご指導と多大なサポートなくして本論文を完成さ せることはできませんでした。心より感謝しております。また同じく KEK 測定器開発 室の藤田陽一先生、児玉英世先生には実験の新システム立ち上げの際やネットワーク接 続に問題が生じた時に何度も助けて頂きました。本当にありがとうございます。

本研究を進めるにあたって必要となる知識や技術を指導して下さり、また多くの助言 を下さった田村勇樹氏には深く感謝しております。教わった知識が様々な場面で生かさ れ、私にとって大きな助けとなりました。

魚住聖氏には MPPC の知識や実験を行う際の技術についてご指導頂き、研究生としての考え方も学ばせて頂きました。大変感謝しております。

研究室で同期の岡田勝吾くん、門坂拓哉くん、楠本彬くん、新保直樹くん、丹羽正く ん、松川陽介くんには困った時はいつも助けて頂き、大変心強かったです。とても感謝 しております。

毎日楽しく研究生活を送ることができたのは上山敬五くん、池田紘子さん、金子敬宏 くん、高崎耕平くん、松浦朋希くんが同じグループにいてくれたおかげです。本当にあ りがとう。

研究室の皆様には常に助けて頂き大変ご迷惑もおかけ致しました。本研究は皆様の支 えがあってこそのものです。楽しく充実した研究生活を送らせて頂き本当にありがとう ございました。

最後に、常に私を支えて下さった両親、祖父母、弟妹、そして私を励まし味方となっ て下さった全ての方々に深謝致します。

参考文献

[1]田中真伸 "電流積分器" 2006 KEK

[2] KEK 測定器開発室 ウェブページ <u>http://rd.kek.jp/</u>

- [3] KEK ASIC R&D group "ASIC 開発に関するプロポーザル" 2005 KEK
- [4] Satoru Uuozumi "Development and Study of theMulti Pixel Photon Counter" 2007
- [5] Koei Yamamoto "Newly Developed Semiconductor Detectors / Multi Pixel Photon Counter (MPPC)" 2007 HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
- [6] 田村勇樹 "次世代線型加速器実験へむけての新型光検出器の評価" 2006 神戸大学
- [7] 前田高志 "リニアコライダー実験用カロリメータのための光検出器 MPPCの開発研究" 2007 筑波大学
- [8] 須藤裕司 "リニアコライダー実験用カロリメータ読み出しに用いる マルチピクセル光検出器の開発研究" 2007 筑波大学
- [9] 河上陽介 "PFA に最適化した中性ハドロンの同定の研究" 2007 信州大学